404134081 A MAY 1992

(54) HEAD POSITIONING MECHANISM

(11) 4-134681 (A)

(43) 8.5.1992 (19) JP

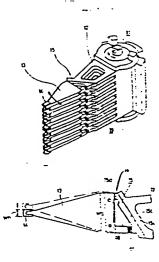
(21) Appl. No. 2-255967 (22) 25.9.1990

(71) FUJITSU LTD (72) TAKAHARU ARIGA(1)

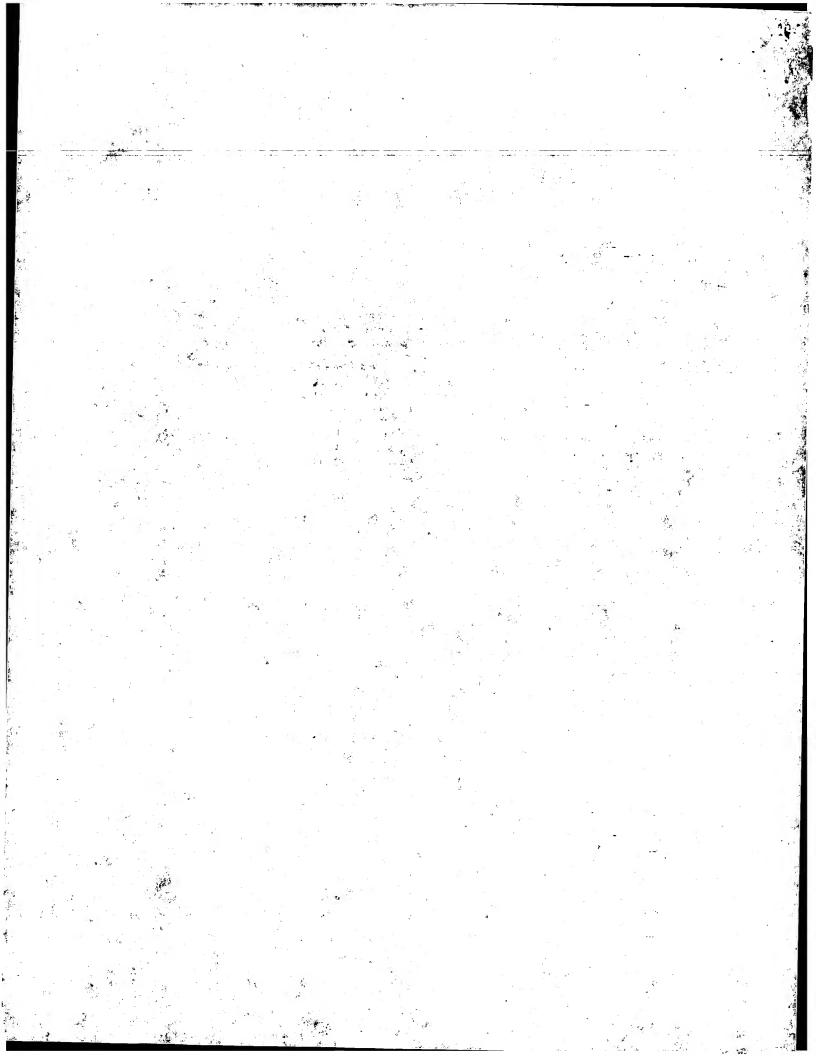
(51) Int. Cl<sup>5</sup>. G11B21/10

PURPOSE: To allow positioning with high accuracy by providing an auxiliary actuator consisting of piggyback actuators which are so assembled as to have the coefft. of thermal expansion matching with the coefft. of thermal expansion

CONSTITUTION: The access arm 12 oscillated by a main actuator 11 in the radial direction of a magnetic disk and a head supporting spring 13 supporting a head are connected by a frame structure support 15. The auxiliary actuator 19 for microdisplacement consisting of a connecting body of microdisplacing elements 27 and members 18 for compensation having the coefft. of thermal expansion matching with the coefft. of thermal expansion of another beam constituting the support 17 is provided over the entire part or part of the beam extending to the head side of the support 15 of this mechanism so that the head supporting spring 13 can be microdisplaced in the radial direction of the recording disk independently from the main actuator 11.



16: magnetic head for data. Ifa: let beam, 15b: 2nd beam, 15c: 3rd beam, 16: hinge



# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-134681

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)5月8日

G 11 B 21/10

N 7541-5D

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

◎発明の名称 ヘッド位置決め機構

②特 類 平2-255967

②出 願 平2(1990)9月25日

@発明者有質 敬治 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

@発明者 山田 朋良

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

勿出 願 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

四代 理 人 弁理士 井桁 貞一

明相智

1. 発明の名称

ヘッド位置決め機構

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 記録ディスクの半径方向に主アクチュエータ (11)により揺動するアクセスアーム(12)とヘッド (14)を支持したヘッド支持ばね(13)とを、枠構造 支持体(15)により連結したヘッド位置決め機構に おいて、

前記枠構造支持体(15)のヘッド側に伸びる架の全体、または一部に微小変位素子(17)と、該枠構造支持体(15)を構成する他の架の熱膨脹率と整合する補償用部材(18)との接続体からなる微小変位用副アクチュエータ(19)によりヘッド支持ばね(13)を主アクチュエータ(11)とは独立して記録ディスクの半径方向に微小変位可能としたことを特徴とするヘッド位置決め機構。

(2) 前記枠構造支持体(15)は、ヘッド支持ばね(13)

に接続される第1の梁(15a)と、この第1の梁(15a) 及びアクセスアーム(12)にそれぞれ接続された第 2の梁(15b)と、これらの梁(15a.15b)を接続する 第3の梁(15c)とを三角形に枠組した形状からな り、該第3の梁(15c)の全体、または一部に前記 微小変位用副アクチュエータ(19)を組み込んだこ とを特徴とする請求項1記数のヘッド位置決め機 機。

- (3) 前記数小変位用割アクチュエータ(19)に組み込まれた数小変位素子(17)は、積層型圧電素子、若しくは磁歪素子からなることを特徴とする請求項1、または2記載のヘッド位置決め機構。
- 3. 発明の詳細な説明

(概 要)

磁気ディスク装置等における記録ディスクに対 するヘッド位置決め機構に関し、

アクセスアームの一部に微小変位業子を、 抜ア クセスアームの構造部材の熱膨脹率と整合するよ うに組み込んだビギーバックアクチュエータから なる副アクチュエータを設けることにより、該副 アクチュエータでの異常熱変形がなく、かつデー タ用ヘッドを独立して高精度に位置決めすること を可能とすることを目的とし、

また、前記枠構造支持体は、ヘッド支持ばねに接続される第1の契と、この第1の契及びアクセスアームにそれぞれ接続された第2の契と、これらの契を接続する第3の契とを三角形に枠組した形状からなり、該第3の契の全体、または一部に

内の温度変化等による僅かな熱変形などにより微 小にずれて世気ディスクに対するデータ用磁気 へ ッドが位置ずれを起こす所謂、サーマルオフトラ ックが生じてリード・ライトエラーが発生し易い 傾向にある。このため、そのような磁気ディスク に対するデータ用磁気へッドのサーマルオフト 観 は対するデータに変換が ックを低減してヘッド位置決め精度を高める機構 が要望されている。

#### 〔従来の技術〕

磁気ディスク装置における高トラック密度化では10 μ ■ 以下のトラックピッチが要求され、が要オフトラック量もサブミクロンのオーダーを要求されている。従って、オフトラックを低減するとのでは、ヘッド位置決め機構の熱的な変形である。に、ヘッド位置決め機構の熱的な形でである。しかし、オフトラック量もサブミクロンでもしかし、オフトラック量を取りがあった。

そこでそのようなオフトラックを積極的に補正

前記微小変位用副アクチュエータを組み込んだ構成とする。

更に、前記微小変位用割アクチュエータに組み 込まれた微小変位素子は、積層室圧電素子、若し くは磁産素子からなる構成とする。

## 〔産業上の利用分野〕

本発明は磁気ディスク装置等における記録ディスクに対するヘッド位置決め機構に関するものである。

近年、電質機システンの外部記憶装置として用いられている磁気ディスク装置では、情報処理量の増大と多様化に伴って記録密度の向上が著しく、特に高トラック密度化においては磁気ヘッドのより高精度な位置決めが不可欠であり、ヘッド位置決め系の精密機構技術を高めることが重要となる。

また、そのような高トラック密度化に伴い、例えばサーボ面サーボ方式によるヘッド位置決め等にあっては、磁気ディスクに対するサーボ位置決め用磁気ヘッドとが、装置

するヘッド位置決め與議として、複数枚の磁気ディスクの各データ面に対して、第4回に示すす位置にデータ用磁気ヘッド3とサーボ面にサーボ位置とめ用磁気ヘッド(図示せず)とをヘッド支持はね2を介して例えばボイスコイルモータ(VoiceCoil Notor, VCM)駆動のニアクチュニータ(図示者を)に連結されたアクセスアーム1により支持し、分でで変すのででである。 の数小変位素子4を組み込んだ誤アクチュエータの数小変位素子4を組み込んだ誤アクチュエータを用いたヘッド位置決め機構が提案されている。

この位置決め機構では、前記世気ディスクのサーボ面に予め記録されたサーボ位置情報をサーボ位置決め用磁気へッドで読み出し、そのサーボ動で置けることにより、各データ用磁気へッド3を対応は下ったとにより、各データ用面における目標記録トラックに移動すると共に、前記記すクチュエーをあった移動すると共に、では、このでするを表して記録トラックと直交する左右方向には、前記記録トラックと直交する左右方向には、前記記録トラックと直交する左右方向には、前記記録トラックと直交する左右方向には、前記録トラックと直交する左右方向には、前記録トラックと直交する左右方向には、前記録を表して記録トラックと

に揺動変位させて当該目標記録トラックに精度よ く位置決めし、或いはサーマルオフトラックによ るヘッドの位置ずれを補正する。

## (発明が解決しようとする課題)

即ち、前記アクセスアーム1は一般にアルミニウム系の軽合金が用いられ、その熱膨脹率が20×10<sup>-1</sup>程度であるのに対し、P2T(PbZr0,とPbTi0,

ィスクの半径方のにまった。 するアクセスアームとへッドを支持したへっっドを支持したへっに表りにおります。 持ばねとを、枠構造支持体により連結したへっへで 位置決め機構において、前記枠構造支持体の で個に伸びる変の全体、または一部に微小変に 子と、該枠構造支持体を構成する他の の外にはないないない。 子と整合する補償用部材との接続体からアクチュエータを を使用 アクチュエータを を放けるではれている。 変位用 アクチュエータを ないまたばれを主アクチュエータに は独立してに はとした構成とする。

また、前記枠構造支持体は、ヘッド支持ばねに 接続される第1の契と、この第1の契及びアクセ スアームにそれぞれ接続された第2の契と、これ らの契を接続する第3の契とを三角形に枠組した 形状からなり、接第3の契の全体、または一部に 前記数小変位用副アクチュエータを組み込んだ構 成とする。

更に、前記微小変位用側アクチュエータに組み 込まれた微小変位素子は、積層型圧電素子、若し との固容体)からなる積着型圧電素子の熱膨脹率は 5.0×10・程度であり、単なる温度変化だけでアクセスアーム 1 の積層型圧電素子が組み込まれた部分が熱変形し、かつ大きな熱応力が発生したデータ用磁気ヘッド 3 を逆に位置づれさせてしまい、本来のヘッド位置決め 関構の熱変形を補償した。 なるといった不都合が生じる問題があった。

本発明は上記した従来の問題点に進み、アクセスアームの一部に、 微小変位素子を該アクセスアームの構造部材の熱膨脹率と整合するように 組み込んだビギーバックアクチュエータからなる 引アクチュエータを設けることにより、 該 副アクチュエータで の偏った 異常熱 変形がなく、 かつデータ 用へっドを独立して 高精度に位置決めてるとを 目的とするものである。

#### [課題を解決するための手段]

本発明は上記した目的を達成するため、記録デ

くは磁登業子からなる構成とする。

## (作用)

本発明では、記録ディスクの半径方向に主アク チュエータにより揺動するアクセスアームとヘッ ドを支持したヘッド支持はねとを、はヘッド支持 ばねと接続される第1の契と、この第1の契及び アクセスアームとそれぞれ接続される第2の檠と、 これらの架を接続する第3の契とを三角形に枠組 した形状からなり、該第3の髪の全体、または一 部にPZTを用いた積層型圧電素子等からなる数 小変位業子と、該枠構造支持体を構成する他の契 の熱膨脹率と整合する補償用部材との接続体から なる微小変位用副アクチュエータを組み込んだ枠 構造支持体により連結した構成とすることにより 、当該副アクチュエータが環境温度の変化より偏 った異常熱変形を起こす恐れが解消され、複数の データ用ヘッドを主アクチュエータにより対応す る各磁気ディスクの当該目機記録トラックに同時 に移動させると共に、前記副アクチュエータを駆

動して前記各位気へッドをそれぞれ独立して微小 に揺動変位させ、当該目機記録トラックに高精度 に位置決めする、或いはサーマルオフトラック等 による位置ずれを精度良く補正することが可能と なる。

#### (実施例)

以下図面を用いて本発明の実施例について詳細 に段明する。

第1回は本発明に係るヘッド位置決め機構の一 実施例を示す斜視図、第2回はそのヘッド位置決 め機構における微小変位用副アクチュエータを説 明するための要部平面図である。

第1回において、11は例えばポイスコイルモータ(VoiceCoil Motor、VCM)駆動の揺動型主アクチュエータ11に取り付けられた複数のアクセスアームであり、この複数のアクセスアーム12と、データ用磁気ヘッド14をそれぞれ支持したヘッド支持ばね13の取付け端部とは、第2回に示すように該ヘッド支持ば

を組み合わせた全長を $\ell$ 、数小変位素子17の長さを $\ell$ p、その熱膨脹率 $(5.0 \times 10^{-4})$ を $\alpha$ p、また補償用の金属部材18の長さを $\ell$ m、その熱膨脹率 $(26 \times 10^{-4})$ を $\alpha$ m、更にM $\ell$ 枠構造支持体15の熱膨脹率 $(20 \times 10^{-4})$ を $\alpha$ aとすれば、次の関係式により、

 $\ell p / \ell = (\alpha = -\alpha a) / (\alpha = -\alpha p)$ 

ℓp/ℓ≒は0.3となるので、全長ℓに対する数小

変位素子17と補信用の金属部材18とを3:7の比率の長さで起み合わせることにより、 A L からなる枠構造支持体15の熱膨脹率と、微小変位素子17と補信用の金属部材18との合成熱膨脹率とが整合され、環境温度等が変化しても前記 A L からなる枠構造支持体15の伸び量(ℓαa) Δ T と数小変位素子17と補信用の金属部材18との合成伸び量(ℓαα+ℓραρ) Δ T が等しくなるので、該数小変位

また、その割アクチュエータ19における微小変位素子17に電圧を印加すると、該微小変位素子17

用副アクチュエータ19が環境温度の変化等により

偏った異常熱変形や熱応力を起こす恐れがなくな

13と接続される第1の契15aと、この第1の契15aと、この第1の契15aと、この第1の契15aとでれてれ接続される第2の契15bと、これら第1.第2の契15a.15bを接続する第3の契15cとを三角形に枠組したアルミニウム(A L ) からなる形状からなり、そよるをしたは一部にPZTによるなるが設定を変位素子17と、該微小変位素子17と、該微小変位素子17と、技微小変位素子17と、技微小変位素子17と、技能の第1.第2の契15a.15bの終態展率20×10-・と整合する A L からなる前配他の第1.第2の契15a.15bの終態展率20×10-・と整合する A L よりも無影の変化を対した要合する A L よりもはでグネシウムを対した場合×10-・と大きい、例えばマグネシウムとしてある前個用の金属部材18とを所定の用型アクチュニータ19を組み込んだ枠構造支持体15により連結した構成としている。

前記した三角形状のアルミニウム(AL) からなる枠構造支持体15における第3の契15c に組み合わせて設けた積層型圧電素子等からなる微小変位素子17とマグネシウム合金からなる補償用の金属部材18としては、第3回に示すようにこれら両者

の変位によりデータ局に気ヘッド14を支持したヘッド支持ばね13が第2図に破線で示すように揺動変位する。該データ用に気ヘッド14の幅をWh、前記三角形状の A L からなる枠構造支持体15の幅をWb とすると、該枠構造支持体15の変位に対するデータ用磁気ヘッド14の変位拡大率Wh/Wbは図中の寸法比の場合、約2となる。

・従って、ヘッド変位量を2μ ■ とすれば、前記 微小変位用間アクチュエータ19の変位量は1μ ■ 程度でよく、積層型圧電素子からなる微小変位素 子17への印加電圧としては数十V程度で容易に変 位を発生させることができる。

更に、前記微小変位用割アクチュエータ19を構成する枠構造支持体15におけ第1の架15a と第2の架15b との一端部同士が接続された部分を円弧状に切り欠いてヒンジ16を設けることにより、その部分での開性を低下させて変位時の応力集中による破壊を防ぎ、かつ変位を容易にしている。

このような構成のヘッド位置決め機構とすることにより、回転する複数枚の磁気ディスクの各デ

ーク面に対応する全てのデータ用磁気へッド14を、 サーボ情報に基づいて前記揺動型主アクチュエー タ11により同時に所定の目標記録トラックにアク セス動作すると共に、その個々のデータ用磁気へ ッド14を支持するヘッド支持ばね13とアクセスア ーム12間に設けた前記微小変位用副アクチュエー タ19における積層型圧電素子からなる数小変位素 子17に電圧を印加することにより、該割アクチュ エータ19が環境温度の変化等により偏った異常熱 変形や熱応力を起こすことなく、その各データ用 磁気ヘッド14を更にそれぞれ独立して記録トラッ クと交叉する方向に微小に揺動変位させることが でき、この微小な揺動変位をその後読み出した位 置決め情報により制御することによって各データ 用磁気ヘッド14をそれぞれ当該目標記録トラック に精度良く位置決めすることができ、またサーマ ルオフトラック等による位置ずれも精度良く補正 することが可能となる。

なお、上記したように前記補償用の金属部材18 として、例えばマグネシウム等の軽合金を用いる

うまでもなく、その他、光学ヘッドを用いたディスク装置や光色気ディスク装置等にも適用可能である。

# (発明の効果)

所以は、然膨脹率の整合用とは別に、アクチュエータ全体の慣性モーメントの低減に有利であり、第3回に示すようにように主アクチュエータ11の経動中心側に比重の大きいPZTからなる傾にマグネシウム合金からなる補償用の金属部材18を組合わせて配数とした構成により、前記微小変で発音ではある。というないにもかかわらずアクチュエータの場合とほぼ同等に低減され、その効果はより大きを付加にある。

また、以上の実施例では最小変位用割アクチュエータ19を構成する微小変位素子17として積層型 圧電素子を用いた場合の例で説明したが、本発明 はこの例に限定されるものではなく、例えば磁登 素子等を用いるようにしても良く、同様な効果が 得られる。

更に、本発明のヘッド位置決め機構はサーボ面 サーボ方式に限らず、データ面サーボ方式等の各 種ヘッド位置決め制御方式に適用できることはい

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係るヘッド位置決め機構の一 実施例を示す斜視図、

第2図は本発明に係る微小変位用副アクチュエ ータを説明するための要節平面図、

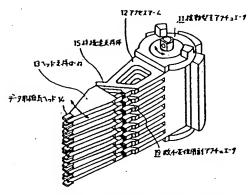
第3図は本発明に係る微小変位用刷アクチュエ ータの細部を説明するための構成図、

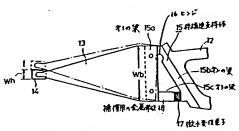
第4図は従来のヘッド位置決め機構における微 小変位用刷アクチュエータを説明する ための要部平面図である。

# 第1図~第3図において、

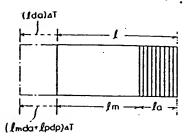
11は揺動型主アクチュエータ、12はアクセスアーム、13はヘッド支持ばね、14はデータ用磁気ヘッド、15は枠構造支持体、15aは第1の聚、15bは第2の聚、15cは第3の聚、16はヒンジ、17は微小変位素子、18は補償用の金属銀材、19は微小変位用副アクチュエータをそれぞれ示す。

代理人 弁理士 井 桁 貞 一

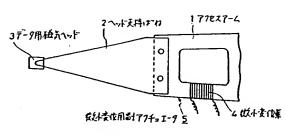




本聚明a数十支作用到774±1-96说明打字部平面图 据 2 图



本発明A做J变应用到774-1-9A科科を证明打構成图 据 3 图



.從未入了上位電決力機構に入り、依人安在用 副77421-9年以明で1季都平面図 郵 4 図